



水と未来の創造企業

エース技研株式会社

Air Quality create

ULPA FILTER - Separator



性能

- 粒径 $0.1\mu\text{m}$ の粒子を99.999%以上捕集
- クリーンルームのCLASS 100以上のとき適用
- 耐食性アルミニウムフレーム使用
- 風速バランス - 偏差20%以内で気流安定

用途

- 半導体工場、半導体機器、電子光学関連産業の高清浄度が要求される所に使用

HEPA FILTER - Separator



性能

- 粒径 $0.3\mu\text{m}$ の粒子を99.97%以上捕集
- 半導体、LCD、製薬などの製造工程に適用
- 風速バランス - 偏差20%以内で気流安定
- 耐食性 アルミニウムフレーム使用

用途

- 半導体工場、半導体機器、電子光学関連産業、KGMP、HACCPに適合

HEPA FILTER - Mini



性能

- 粒径 $0.3\mu\text{m}$ の粒子を99.97%以上捕集
- 半導体、LCD、製薬などの製造工程に適用
- Separator Typeの製品に比べ重量が軽い
- 半導体 / LCD製造ラインのFFU / EFU用フィルターに適用可能

用途

- 半導体工場、半導体機器、電子光学関連産業など

HEPA FILTER - Separator (Large Capacity)



性能

- 粒径 $0.3\mu\text{m}$ の粒子を99.97%以上捕集
- 半導体、LCD、製薬などの製造工程に適用
- 風速バランス - 偏差20%以内で気流安定
- 処理風量が多いところに適合

用途

- 半導体工場、半導体機器、電子光学関連産業、KGMP、HACCPに適合